



특 허 증

CERTIFICATE OF PATENT

특 허 제 10-0795481 호	출원번호 (APPLICATION NUMBER)	제 2006-0057507 호
(PATENT NUMBER)	출원일 (FILING DATE:YY/MM/DD)	2006년 06월 26일
	등록일 (REGISTRATION DATE:YY/MM/DD)	2008년 01월 10일

발명의명칭 (TITLE OF THE INVENTION)
다시점화상의 처리 방법 및 장치

특허권자 (PATENTEE)
광주과학기술원(204271-0*****)
광주 북구 오룡동 1번지

발명자 (INVENTOR)
등록사항란에 기재

위의 발명은 「특허법」에 의하여 특허등록원부에 등록
되었음을 증명합니다.

(THIS IS TO CERTIFY THAT THE PATENT IS REGISTERED ON THE REGISTER OF THE KOREAN
INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE.)

2008년 01월 10일



특 허 청

COMMISSIONER, THE KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE



등록사항

특허 등록 제 10-0795481 호
(PATENT NUMBER)

발명자 (INVENTOR)

변혜란(570820-2*****)

서울 서대문구 남가좌2동 삼성아파트 1차 109-602

박일권(750502-1*****)

경기 고양시 덕양구 원흥동 155번지

이승원(800731-1*****)

서울 송파구 잠실동 27 주공아파트 521동 1406호

호요성(590118-1*****)

광주 북구 오룡동 광주과학기술원 교원 아파트 35-103

김만배(571010-1*****)

강원 춘천시 퇴계동 쌍용아파트 101-901

유지상(620620-1*****)

서울 강남구 대치동 미도아파트 211-105